

ハイスループット放射光×線計測治具開発(6)

藤本 憲次郎 東京理科大学

キーワード:ハイスループット実験・XAFS

1. 背景と研究目的

放射光 XRD·XAFS 測定における測定準備および測定の効率化に繋がる治 具開発を進め¹⁾、XRD では構造精密化結果が従前の方法(試料準備から測定 および解析まで)による測定結果に近づくべく、治具および測定法の調整を 進めてきた。前述の報告では開発治具により XAFS 測定が可能であることを 示してきたが、EXAFS 領域で再現性がみられないことがある。

従前の方法では SPring-8 産業総合支援室に記載 ²⁾されている「XAFS 試料 調製ガイドプログラム」を活用して測定試料を BN 粉体により均質混合によ り希釈し、ペレット化したものを測定する。そして、XAFS の通常ビームサ イズは BL5S1 で 0.50 mm^w×0.50 mm^H(約 250 ピクセル)、BL11S2 では 0.40 mm^w×0.30 mm^H(約 136 ピクセル)となっており、実測では狭小範囲での測 定となっている。

開発治具による測定の場合、測定治具となるテープに付着させた試料の厚 みは数~数十µmでありX線透過後に得られる情報にバラつきがある可能性 があり、従前のペレットのような試料厚み(1 mm 程度)ではないことから、 測定法の検討が必要であった。そこで今回は BL11S2 の 2D XAFS 測定を試

みた。測定後の解析には「2dXafsView」³⁾を用いた。

2. 結果および考察

図2は2dXafsViewによる測定対象粉体のイメージである。スリットの隙間に斑な黒色像をみることができる。これらは本実験課題名で使用しているCa_{1-x}Bi_xMnO₃粉末で、左から*x*~0,0.01,0.02であり、各試料の横方向の幅は概ね4~5mmである。前項で指摘したように、本来のBL5S1およびBL11S2のビームサイズでは、測定位置によって試料厚みが異なる。図3の点線で示したXAFSスペクトルは異なる2か所のX線透過位置で得られる結果であり、EXAFS領域でノイズやバラつきが見られる。

そこで 2D XAFS 解析により、通常より約 100 倍 広い範囲での XAFS スペクトル(図 3 実線部)を回 収することで S/N 比の少ない情報を得ることができ た。

参考文献

1) K. Fujimoto et al., ACS Comb. Sci., 22, 734 (2020).

2) https://support.spring8.or.jp/BL/bl14b2/index.html (2025.5.14 参照)

3) https://titan.nusr.nagoya-u.ac.jp/Tabuchi/BL5S1/doku.php/tabuchi/2dxafsview (2025.5.14 参照)



図1 開発した測定治具







XAFS スペクトルの違い